This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

CELL FOR SEALING LIQUID CRYSTAL

Patent Number:

JP63110425

Publication date:

1988-05-14

Inventor(s):

ONISHI MOTOI; others: 02

Applicant(s):

TOPPAN PRINTING CO LTD

Requested Patent:

☐ JP63110425

Application Number: JP19860257934 19861029

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To permit uniform and stable maintenance of about <=2mum cell gap by using a material having adhesiveness to a transparent panel and material having rigidity to form spacers and forming the spacers respectively independently.

CONSTITUTION: Transparent electrodes 3, 7 are formed to a matrix shape on glass substrates 2, 8 and an insulating film 4 is provided on one transparent electrode substrate. An oriented film 5 is further coated thereon. One kind of the resin selected from casein, glue, gelatin, polyurethane and polyamide resins, etc., or the material formed by converting said resins to a photosensitive resin is selectable as the material of the adhesive spacers 10. The material for the rigid spacers 11 is exemplified by resins which are increased in rigidity, stable inorg. materials such as silicon dioxide and alumina or metals, etc. For example, the adhesive spacers 10 and the rigid spacers 11 are formed alternately to stripe shapes and are disposed. The very small cell spacing of about 2mum or below is thereby exactly maintained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁(JP)

①特許出題公開

②公開特許公報(A)

昭63-110425

Mint Cl.

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)5月14日

G 02 F 1/133

320

8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 液晶封入用セル

到特 班 昭61-257934

母出 頭 昭61(1986)10月29日

an 144 18

1. 発明の名称

夜山 円入川ヒル

2. 好肝排水の超週

(1)少なくとも透明電極パメーンを行する透明を 仮を打削させた1 組の透明パネル間に、接透明パ ネル間の間源を維持する目的でスペーサーを介在 させている版品対入用セルにおいて、前記スペー サーが、依透明パネルに対して接着性を有する材 料と類性を有する材料により、それぞれ設立して 形成配置することにより、無差度間の間源を均一 かつ安定に保持することを再象とする底品對入用 セル。

[2] 存弃請求の認過今(1) 項において、接着性を するスペーサーが、カゼイン、グリュー、ゼラチン、低分子量ゼラチン、ノボラック、ゴム、ポリ ビニルアルコール、ビニルポリマー。アクリレー ト樹雀、アクリルアミド樹脂、ビスフェノール樹 稿、ポリイミド、ポリエスチル、ポリクレタン。 ポリアミド系の樹脂または上配相信を感光性構造 化したものからなり、関性を打するスペーナーが 上配作機材料の期性を高めたもの。あるいは無機 材料、金減よりなる根森男人用セル。

(3)特許請求の超速式(1) 次において、セル関連が 2 μm 前後あるいは、それ以下であることを再乗 とする反応対人用セル。

1. 発明の評細な説明

(危度上の利用分計)

本発明は成品表示パネルを用いた質量にかかわり、 存に大型パネル、 強縛電性底晶を用いた底晶表示パネルに進する構造に関するものである。

(艾朱技術)

従来、液晶対入用セルにおいてスペーサー材としてはグラスファイバーあるいはグラスピーズ、 樹脂ピーズ等が用いられ、バネルの接着は、主にスクリーン印刷によりパネルの周辺的にまちたまたで、されな、マトリクス型の成晶表示ポネルでのシールがは実効表示重面の周辺的に張られており、右短期の接着が不光分で あった。

また独身電性収益パネルの作成に伴い。 セルギャップを厚く使つ必要性があるが見状ではピーズ 類での 2 μm 程度あるいはそれ以下のセルギャップの制御は困難である。

(発明の目的)

本名明の目的は、2 mm 程度、あるいはそれ以下のセルギャップを均一かつ安定に保持し、またパネルの大型化にも針えりる展晶セルを作成することにある。

(培明の構成)

第13、第222に本名明の疾品的人用セルー県 動倒の最格器を示す。

ガラスを仮(21/8)上に透明電電(3)(7)セマトリクス

- 5 -

級られることなく。任意の利金で設けることができる。例えば、剛性スペーサー川を単分省略して、 投着性スペーサー川と制性スペーサー川の割合を 2:1 にするなどである。

以上述べた構造を有する液晶到人用セルに、強 誘電性成晶を任人し、対止する。強調電性液晶は ラビングの影響を受けませジニアス配向する。そ こに適切な必動信号を印加し、パックライトの存 状に形成し、一方の透明電振事板上には絶縁模(4) を放け、さらにその上に配向模(5)を重新する。配 向模(5)はラビングにより一種配向処理が無されて いる。

展書性スペーサー間の材料としては、カゼイン、アリュー、ゼラナン、低分子量ゼラナン、ノボラック相信、ゴム、ボリビニルアルコール、ビニルボリマー、アクリレート相信、アクリルでくド相信、ビスフェノール相信、ボリイミン、ボリエステル、ボリウレミン、ボリアミド系の相信から、ボリエスのたっぱりのが選択できる。

きらに、創生スペーケー即の材料としては、上記 明確の創性を高めたもの。二種化さくスヤアルミ ナガの安定な無限材料あるいは金属などが挙げら いる

図の実施例では、接着性メベーサー相と期性スペーナー40は互い違いにストライブ状々形収して配置されていて、設着性スペーサー相と期性スペーケー10の利合は1:1であるが、もちろんこれに

- 1 -

在下で白馬表示を行う。 カラーフィルメーを付及 すればカラー表示も可能である。

(炸用)

本名明は、それ自体がパネルに対して接着性のあるスペーサーを用い、かつ河畔に剛性スペーナーも併用した在場内人用セルであるから、 2 mm 程度またはそれ以下の展小のセル間域が正確に概得できる。

(発明の効果)

第一の特殊として、フェトリングラフィー、リフトオフ等の数細加工技術を用いてスペーサー形 域を行っていることにより、こ a m 程度あるいは それ以下のセル間域制塑が高精度(土 Q 1 a m 以下)で可能であり、特に強調電性収益到入用セルとして通している。

ボニは、スペーナー自体に接着性があるので、 周辺部のみのシールに比較し接着程度が増大する。 第三に関性スペーナーを設けたことにより、パ ネル形成の圧着時における接着性スペーナーの歪 曲を妨ぎ、均一なセル間板を保持することができ